

Warszawa, dnia 20.05.2025 r.



Dotyczy: przetargu na dostawę urządzenia do osadzania metalizacji PVD - nr postępowania F2/61/2025/ZP.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w:

- **Rozdziale IV Informacje dodatkowe:**

Po zmianie ust. 2 w Rozdziale IV SWZ przyjmuje brzmienie:

2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, a co za tym idzie nie dopuszcza składania ofert częściowych.

W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia jest niepodzielny ze względu na budowę urządzenia i zachowanie jego funkcjonalności. Urządzenie składa się z podzespołów, które stanowią integralną całość. Odpowiednia konfiguracja i współdziałanie wszystkich elementów sterowane odpowiednim, przeznaczonym do obsługi urządzenia oprogramowaniem rozwijanym i dopracowanym przez Wykonawcę zapewnia jego prawidłowe działanie zgodnie z przeznaczeniem, tj. kontrolowanego i powtarzalnego osadzania cienkich warstw metalicznych na epitaksjalnych płytkach półprzewodnikowych o strukturach planarnych.

Uwaga!

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu: Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Przedsięwzięcie: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika, Nr umowy KPOD.01.18-IW.03-0011/23



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Strona 1 z 1